# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

56128691

**PUBLICATION DATE** 

08-10-81

APPLICATION DATE

12-03-80

APPLICATION NUMBER

55031808

APPLICANT:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD:

INVENTOR:

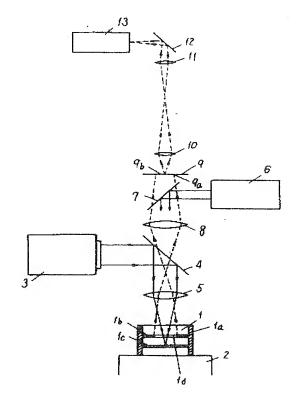
YONEZAWA TAKETOSHI;

INT.CL.

B23K 26/04

TITLE

LASER WORKING METHOD



ABSTRACT :

PURPOSE: To perform a perforating work and so on precisely according to the standard, by arranging a reference material above the material to be worked to focus a real image by an optical system and by moving the material to be worked so that this focused image and the center of a laser beam coincide with each other.

CONSTITUTION: Material 1 to be worked consisting of cylinder 1a, plane plate 1b having hole 1d, and plane plate 1c to be worked is put on stage 2. The light emitted from illuminating light source 6 is turned by semipermeable mirror 7 and reaches material 1, and the reflection light is condensed by lens 8 and real image 9a of hole 1d is focused onto glass plate 9. Reference mark 9b to obtain the center of the laser beam is described on glass plate 9. This reference mark 9b and real image 9a are picked up by ITV camera 13 and are observed on the television screen, and stage 2 is so moved that images 9a and 9b coincide with each other. After this adjustment, the laser beam is irradiated by laser oscillator 3 to perform the high-precision laser work with good reproducibility.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

BNSDOCID: <JP\_\_\_\_\_356128691A\_AJ\_>

### ⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

## ⑩ 公開特許公報 (A)

昭56-128691

⑤Int. Cl.³
B 23 K 26/04

識別記号

庁内整理番号 7356-4E ❸公開 昭和56年(1981)10月8日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

64レーザ加工方法

②)特

願 昭55-31808

②出 願昭55(1980)3月12日

⑩発 明 者 米澤武敏

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

⑭代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

BB 4m :

1、発明の名称

u 72

レーザ加工方法

#### 2、特許請求の範囲

- (2) 基準物体が既に第1の穴が設けられた平板であり、加工物体の加工面に第1の穴より径の小

さい第2の穴を前記第1の穴と同軸に加工する ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の ・レーザ加工方法。

- (3) 基準物体がレーザ光に対して透明な平板であ り、この平板に照準マークが描かれ、前記平板 を加工面と平行に配置することを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載のレーザ加工方法。
- (4) 基準物体が、その位置におけるレーザピーム 径より小さな径の穴を照準として有する、レー ザ光に対する不透明体であることを特徴とする 特許請求の範囲第1項記載のレーザ加工方法。
- 3、発明の詳細な説明

本発明はレーザ加田方法に関するものである。本発明の第1の目的は、平行な2枚の平板の、一方に既に設けられている第1の穴を基準とし、他方の平板に、第1の穴より径の小さい第2の穴を第1の穴と同軸に加工することであり、より具体的な事例としては、電子管等のアパーチャを、グリッド、リミッタ等の穴と同軸に精度よく加工することである。

本発明の第2の目的は、レーザ光で微細を加工を行うに感し、加工用の集光レンズの倍率、解像 造 力が低いために加工面の微細構像を観察して加工位置を定めることが困難な不都合を解決し、加工の位置決めを容易にすることである。

電子管のアパーチャは直径2〇~8〇μm程度の微小穴であり、これは従来薄板のエッチング、もしくは電鋳にて加工され、アパーチャ穴を有する平板を顕微鏡等で観察しつつ位置を調整し、保持体にスポット溶接して電子銃として組み立てていた。このとき、他の電極にあけられた穴との同軸度を精度よく加工、組立することが必要であるが、従来の方法では同軸度3〇μm程度が限界であった。本発明の方法はこのような同軸異径穴の関について図面を用いて説明する。

第1 図は本発明の一実施例を説明するための図である。

図において、加工物体1は、円筒1 a , 穴1 d を有する平板1 b およびレーザビームで穴をあけ

れるが、一般には、穴1dは照明光の焦点よりさらにレンズ5に近い位置にあるため、穴1dを光 原とする光はレンズ5を通過して発敏光となるから、レンズ8を置いて集東させる。この実施例では、ガラス板9の位置に穴1dの実像9aが結像される。カラス板9にはレーザビームの中心を求め5る基準マーク9bが描かれている。実像9aと基準マーク9bは対物レンズ1〇、接眼レンズ11で拡大され、反射鏡12を経てITVカメラ13に達し、テレビジョン画面上で観察される。

その一例を第2図および第3図に示す。基準マーク9bはレーザビームと同心の円であり、そのテレビション腫像9b′が観察されている。また、穴1dの実像9ab同時にテレビション腫像9a′として観察されている。第2図のように像9a′と同9b′とがずれている状態を、テーブル2を移動させて調係すると、第3図のように同心にすることができる。このとき一方をやや小さな径の円としておくと、精度よく同心とすることができる。

ようとする平板1cよりなっており、X-Yテープル等のステージ2に載置されている。レーザ発 振器3から出たレーザピームは実線で示すように 半透鏡4で曲げられ、 集光レンス 5 によって平板 1 cの表面に焦点を結ぶよう構成されている。レーザ発振器3としては、 本発明の目的では微細なピームに絞ることができ、 かつ光学レンスの使用できることが必要で、ルピーレーザ、 YAGレーザ等がこれに適している。

一方、照明用光源らから出た光(通常の顕微鏡に用いられるような光源光)。幸半透鏡でで曲げられ、加工物体1に達する。平板1 bの反射光いいかえれば、穴1 dを光源とする光路を破線で示す。レーザ光としてYAGレーザを考えた場合、放長は1.06 μmであり、その焦点が1 c上にくるように設定しているから、光源6の光の波長を0.6 μmで代表させるとすると、その焦点は平板1 cの面よりレンズ5に近い位置となる。穴1 dの位置が似明光の焦点より遠くにあれば、穴1 dを光源とする像はレンズ5を通過して実像として得ら

6

さて、第3図の状態でレーザピームの中心は穴 1 dの中心を通過するようになっており、レーザ 光を照射すると平板1 c に穴1 e をあけることが でき、第4図に示すような状態となる。

ととで重要なととは、レーザピームと基準マーク 9 b の中心を一致させることであるが、これはあらかじめ試し加工をして一致させておく必要がある。これをいったん念入りにやっておけば、その後は第2 図、第3 図のような合せ作業を行うのみで、容易に穴1 d と穴1 e の同軸度を出すことができる。実験段階では同軸度1 Ο μπが安定に実現できた。

次に本発明の他の実施例について述べる。

第5図において、加工物体14の表面14aに数ケ所の穴あけ、熱処理等を行なり場合の例であるが、加工物14は、テーブル17の上に設けられた間定枠16で位置決めされ、さらにこの固定枠16には透明なカラス板15がその表面を加工面14aと平行に保って位置決めされている。カラス板15には第6図に示すよりなレーザビーム

の照準マーク15aが描かれている。 照準マーク15aは第1図における穴1dと同様に設定されており、レーザビームはレンズ18で加工面14aに集束するが、そのとき観察光学系のピントはこの照準マーク15aに合っているものである。

体として用いる場合には、その効果が大きい。

さらに他の利点として、第6図等の実施別においては平板15がテンプレートの役割をもっており、テープル17として高精度の測長機能を持ったものでなくても、再現性よく精度の高い加工をすることができる。また、平板15と加工物14の間の空間にガスを流したり、あるいは真空にしたりすることにより、加工表面の変質防止あるいは加工促進が容易となる。

#### 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の加工法の一実施例を説明するための装置の構成を示す図、第2図および第3図はこの実施例における被加工物の位置合せ方法の一例を説明するための図、第4図はこの実施例による加工例を示す断面図、第5図は本発明の他の実施例を説明するための図、第6図はこの実施例のの実施例の要部を示す断面図、第9図はこの実施例によるして、第9図はこの実施例によるレーサビームの施度分布図である。

特開昭56-128691 (3)

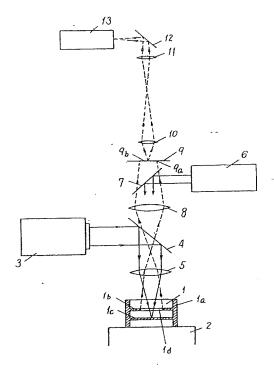
小領域で切れのよい加工を行うことが可能となり。 問辺への熱影響も最小限にするごとができる。

以上述べた如く、本発明においては、加工表面の手前に加工点を求めるための照準となる基準物体を置くことを特徴とするが、観察光学系で、加工表面を直接見ずに基準物体を見ることは次の長の所を有する。

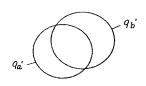
10

1 ……加工物体、1 b ……穴1 d を有する平板、1 c ……穴をあけるべき平板、2 …… X ー Y テーブル等のステージ、3 ……レーザ発振器、4 …… 半透鏡、5 ……集光レンズ、6 ……照明用 光原、7 ……半透鏡、8 ……レンズ、9 …… ガラス板、9 b …… 基準マーク、1 4 ……加工物体、1 5 … … ガラス板、1 5 a …… 照準マーク、1 6 …… 固定枠、1 7 ……テーブル、1 9 … …加工面、2 O …… 基準板、2 O a …… 照準穴、2 1 ……レンズ。代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

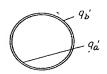
第 1 図



第 2 図



TS 3 🖾

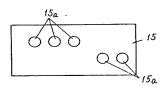


鄭 4 図



第 5 図 18 14a 15 16 177

**2E** 6 EVI



第 7 以

